

NIFF-HP-II - PVDF High Purity Overgang

Beskrivelse

PVDF Ultra High Purity Overgang

Udv. gevind

Til Stuk- og IR/BCF-svejsning

SDR21 PN16

SDR33 PN10

- PVDF Ultra High Purity Overgang
- Udv. gevind
- Til Stuk- og IR/BCF-svejsning
- SDR21 PN16
- SDR33 PN10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

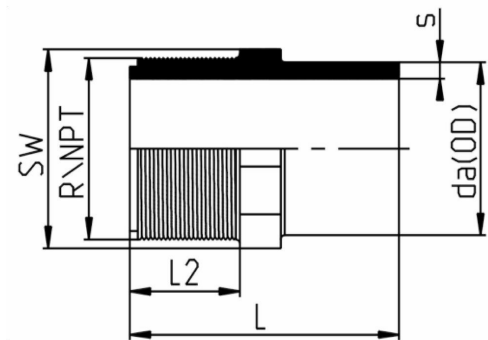
+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

NIFF-HP-II - PVDF High Purity Overgang

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	R	s	L	L2	SW
NIFF-HP-063-R050	63	2"	3	80	29	55
NIFF-HP-050-R040	50	1 1/2"	3	74	27	46
NIFF-HP-040-R032	40	1 1/4"	2.4	66	23	36
NIFF-HP-032-R025	32	1"	2.4	61	20	27
NIFF-HP-025-R020	25	3/4"	1.9	51	18	22
NIFF-HP-020-R015	20	1/2"	1.9	46	16	13

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk